PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-067468

(43) Date of publication of application: 03.03.2000

(51)Int.Cl.

G11B 7/24 G11B 7/26

(21)Application number: 10-238803

.....

(22)Date of filing:

25.08.1998

(71)Applicant: TEIJIN LTD

(72)Inventor: NAKATANI KENJI

(54) OPTICAL DISK AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an optical disk which is capable of dealing with the shortening of a laser wavelength and the reduction in the thickness of a substrate by higher NA of a lens in good productivity. SOLUTION: This optical disk is constituted by having guide grooves or pits on the surface of a disk-shaped substrate, and further, forming a read-only pit recording surface of information or a reloadable recording surface capable of writing the information with a laser beam and posting a film via the adhesive layer of a tacky adhesive sheet to this recording surface. The pasted film is transparent to the laser beam and the double refraction to the laser beam is ≤ 20 nm. The thickness of the parted film is 0.02 to 0.1 mm and the phase value of the tacky adhesive sheet is $\leq 0.5\%$, and further, the refractive index difference between the tacky adhesive sheet and the pasted film is ≤ 0.1 .

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-67468 (P2000-67468A)

(43)公開日 平成12年3月3日(2000.3.3)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
G11B	7/24	5 4 1	G11B	7/24	541F 5D029
	7/26	5 2 1		7/26	521 5D121

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁)

(21)出願番号	特顧平10-238803	(71) 出顧人 000003001
		帝人株式会社
(22)出顧日	平成10年8月25日(1998.8.25)	大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号
		(72)発明者 中谷 健司
		東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人
		株式会社東京研究センター内
		(74)代理人 100077263
		弁理士 前田 純博
		Fターム(参考) 5D029 RA38
	•	5D121 AA07 FF02
		00101 11100

(54) 【発明の名称】 光ディスクおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 レーザ波長の短波長化、あるいはレンズの高NA化による基板の薄板化に対応可能な光ディスクを生産性よくえることを目的とする。

【解決手段】 円盤状の基板表面上には、案内溝あるいはピットを有し、さらに情報の読み出し専用のピット記録面あるいはレーザ光で情報を書き込める書き込み可能記録面が形成され、そして記録面上には粘着シートの接着層を介してフィルムを貼り合わせてなる光ディスク。貼り合わせられたフィルムは、レーザ光に透明かつレーザ光に対する複屈折 ≤ 20 nm。貼り合わせられたフィルムの厚み=0. $02\sim0$. 1 mm。粘着シートのフェーズ値 ≤ 0 . 5%。さらに粘着シートと貼り合わせられたフィルムとの屈折率差 ≤ 0 . 1。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 円盤状の基板表面上には、案内溝あるいはピットを有し、さらに情報の読み出し専用のピット記録面あるいはレーザ光で情報を書き込める書き込み可能記録面が形成され、そして記録面上には粘着シートの接着層を介してフィルムを貼り合わせてなる光ディスクであって、貼り合わせられたフィルムはレーザ光に透明かつレーザ光に対する複屈折≦20nm、貼り合わせられたフィルムの厚み=0.02~0.1mm、粘着シートのフェーズ値≦0.5%、さらに粘着シートと貼り合わりせられたフィルムとの屈折率差≦0.1であることを特徴とする光ディスク。

【請求項2】 貼り合わせられたフィルムの表面には傷つき防止層を設けてあることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。

【請求項3】 透明フィルムと粘着シートの積層体が離 形フィルムに両側を挟持された構成のフィルム積層体を 連続的に形成し、その後に円盤形状に加工して円盤形状 のフィルム積層体とし、さらには粘着シートに接する側 の離形フィルムを剥離しながら、記録面が形成された光 20 ディスク基板表面上に、位置合わせを行ないながら貼り 合わせる請求項1~2のいずれかに記載の光ディスクの 製造方法であって、記録面が形成された光ディスク基板 は、円盤状の基板表面上に、案内溝あるいはピットを有 し、さらに情報の読み出し専用のピット記録面あるいは レーザ光で情報を書き込める書き込み可能記録面が形成 されたものであり、フィルム積層体中の透明フィルムは レーザ光に透明かつレーザ光に対する複屈折≦20n m、さらにフィルム積層体中の離形フィルムの離形力 は、透明フィルム側の離形フィルムの離形力が粘着シー ト側の離形フィルムの離形力より大であることを特徴と する光ディスクの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、円盤状の基板表面上には、案内溝あるいはピットを有し、さらに情報の読み出し専用のピット記録面あるいはレーザ光で情報を書き込める書き込み可能記録面が形成され光記録媒体およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】光ディスクとしてはCD, CD-ROMの様な情報を読みだし専用のディスクや、MODあるいはMDと呼ばれる光磁気ディスク、PDと呼ばれる相変化ディスク、CD-Rと呼ばれる書き込み可能な光ディスクが、既に広く使用されている。これらのディスクの記録容量は650MB程度であるが、さらに大容量で映像を2時間程度記録出来るDVDと呼ばれる一連の光ディスクが開発されている。これらの容量は、DVD-ROMで4.7GB、DVD-Rで3.95GB、DVD-RAMで2.6GBである。これらの光ディスクは650

50MB程度までは1.2mm厚のポリカーボネート基板と波長780から680nmのレーザ光を使用し、DVDでは0.6mm基板と波長650から635nmのレーザ光を使用している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これらの大容量でも将来の高精細な画像情報を記録するためには不足であると考えられ、超高密度媒体の検討が行われている。超高密度記録媒体を得るためには使用するレーザ波長を更に短波長化することが提案されている。あるいはレーザ光を集光するレンズに工夫をこらしNA0。6以上の大きな光学系が考えられている。一方、このようなレーザ光の短波長化、レンズのNAの高NA化は基板に用いる樹脂基板の光学特性の向上を必要としている。この解決策の一つとして基板厚みの薄板化であり、0.6mm基板の採用につながっている。しかしながらこれ以上の薄板化は基板の機械特性を悪化させて、実用に供することが困難である。

【0004】本発明の目的は、上述した課題を解決して、レーザ波長の短波長化、あるいはレンズの高NA化による基板の薄板化で生じる問題点のない光ディスクを提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の光ディスクは、円盤状の基板表面上には、案内溝あるいはピットを有し、さらに情報の読み出し専用のピット記録面あるいはレーザ光で情報を書き込める書き込み可能記録面が形成され、そして記録面上には粘着シートの接着層を介してフィルムを貼り合わせてなる光ディスクであって、貼り合わせられたフィルムはレーザ光に透明かつレーザ光に対する複屈折≦20nm、貼り合わせられたフィルムの厚み=0.02~0.1mm、粘着シートのフェーズ値≦0.5%、さらに粘着シートと貼り合わせられたフィルムとの屈折率差≦0.1であることを特徴としている。ここで本発明においては、貼り合わせられたフィルムの表面には傷つき防止層を設けてあることがより好ましい。

【0006】また本発明の光ディスクの製造方法は、透明フィルムと粘着シートの積層体が離形フィルムに両側を挟持された構成のフィルム積層体を連続的に形成し、その後に円盤形状に加工して円盤形状のフィルム積層体とし、さらには粘着シートに接する側の離形フィルムを剥離しながら、記録面が形成された光ディスク基板表面上に、位置合わせを行ないながら貼り合わせる上記本発明の光ディスクを製造する方法であって、記録面が形成された光ディスク基板は、円盤状の基板表面上に、案内溝あるいはピットを有し、さらに情報の読み出し専用のピット記録面あるいはレーザ光で情報を書き込める書き込み可能記録面が形成されたものであり、フィルム積層体中の透明フィルムはレーザ光に透明かつレーザ光に対

する複屈折≦20nm、さらにフィルム積層体中の離形フィルムの離形力は、透明フィルム側の離形フィルムの離形力が粘着シート側の離形フィルムの離形力より大であることを特徴としている。

【0007】こうした光ディスクおよびその製造方法によって、レーザ波長の短波長化、あるいはレンズの高NA化による基板の薄板化に対応可能な光ディスクを得ることができる。

[0008]

【発明の実施の形態】表面にピット、あるいは案内溝を 10 有する基板(表面フォーマット基板と以下称する)は高分子樹脂を射出成形で成形して作成するのが生産効率の点から好ましい。もちろんいわゆるホトポリマーを用いてスタンパ(ピット、案内溝等の表面形状を刻んだ金属母型)から型をとる方法も可能である。

【0009】射出成形で表面フォーマット基板を得るためには熱可塑性樹脂なら100℃から500℃の溶融温度を有する樹脂が可能であるが、良好な機械的強度と表面形状の転写性のしやすさ、経済性からアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリオレフィン樹脂が好ましく、特にポリカーボネート樹脂が好ましい。もちろんこれらの樹脂は透明である必要が無く、着色していても良い。

【0010】成形された表面フォーマット基板上に記録層を設ける。記録層としては、読みだし専用の場合は反射金属膜のみをスパッタ法等の公知な方法で堆積する。書き込み、読みだし可能な記録層の場合は、いわゆる相変化方式、光磁気方式の公知の方式の膜を、それぞれ使用するレーザ光の波長にあった膜厚構成でスパッタ法等の公知な方法で形成する。

【0011】記録膜層上へは腐蝕等を防ぐための保護膜は必要に応じて設けることが出来るが、保護膜での光学的な特性の揺らぎを減少するためには設けないほうが好ましい。保護膜としては光硬化性有機材料を用いる方法が一般的であり、公知な膜が用いられる。

【0012】上記記録膜付きフォーマット基板の上に貼り合せる0.1~0.02mm厚のフィルムは透明な樹脂が使用されるが、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリカーボネート樹脂が好適に使用される。特にポリカーボネート樹脂の溶融樹脂あるいは溶媒溶解液をロ40ール上に吐出して冷却、あるいは溶媒除去を行い、延伸することなく作成した、いわゆる無延伸フィルムが好適に使用される。この場合は、表面が非常に平坦なフィルムが作成できる。

【0013】特にフィルムに複屈折が生じると集光したレーザビームの集光度が悪くなるので好ましくは複屈折が20nm以下が好ましい。さらに厚みむらもレーザビームの集光度低下させるので小さいほうが好ましい。厚さむらはフィルムの10%以内が好ましい。また、ドライブの光学ヘッドがフィルム面に衝突しても傷つきが生50

じ難い様に表面に傷つき防止層を形成しておくことが好ましい。該傷つき防止層は公知の材料をスピナー法、或いは真空堆積法などの公知な方法で形成可能である。

【0014】記録膜付きの表面フォーマット基板と平坦な円盤状フィルムを貼り合せる方法としては、光硬化樹脂による接着と粘着シートによる接着、ホットメルト樹脂による接着が可能だが、生産性良く接着層の膜厚を一定に保ち、光学的膜質を均一に保つためには、粘着シートによる接着が好ましい。

【0015】粘着シートとしてはアクリレート系のシートが好ましく用いられる。粘着シートはレーザ光の透過にノイズとなる影響を与えない様にその屈折率はフィルムの屈折率との差が0.1以内である。屈折率差が0.1より大きいとレーザの入射時、及び記録面からの反射時に粘着シートとフィルム界面での(多重)反射を生じ、これが信号強度の絶対光量を低下させるばかりでなく、ノイズとして信号レベルに悪影響を及ぼす。さらに、粘着シートの厚みは粘着力を低下させない範囲で薄いほうが好ましく、50μm以下が好ましい。

[0016]

【実施例1】ポリカーボネートを基板用樹脂とし、トラックピッチ 0.33μ mで最短マーク長 0.27μ mのピットを形成したROMタイプ(ピット形状の)スタンパを用いて射出成形して、光ディスク基板を作成した。この時の板厚は1.1mmである。このフォーマット基板上へは、A1反射膜を60nmの厚みでスパッタリング法で堆積して、記録膜を作成する。記録膜はRAMタイプ、R/Wタイプの場合、相変化記録膜、あるいは光磁気記録膜等の公知の膜構成、例えば反射層/誘電体層/記録層/誘電体層を積層して使用できる。ただ、従来とは光の入射方向が異なるので、基板と記録膜構成層(反射層)の界面に断熱層を形成することがある。

【0017】続いて、ポリカーボネート樹脂を溶融し冷 却ドラム上に流下し、厚みが 6 0 μ mの無延伸ポリカー ボネート(PC)フィルムを作成した。このPCフィル ムの屈折率は1.57であり、膜厚むらは3μm以内で あった。このPCフィルムの片面には、表面を保護する ための第1の離形フィルムを設けた。第1の離形フィル ム側とは反対側のPCフィルム表面上に、アクリレート 系の粘着樹脂シートを 4 0 μ mの厚みに塗工した。この 粘着シートの屈折率は1.49、フェーズ値は0.2% であり、シート厚みむらは8μmであった。次にアクリ レート系の粘着フィルム面に第2の離形フイルムを設け た。第2の離形フィルムと粘着フィルムとの離形力は、 第1の離形フィルムと P C フィルムの離形力より小さく なるように、離形フィルムのシリコン系離形剤の含量を 調整して離形層を選択した。また第1離形フィルムに は、その厚みが第2離形フィルムの厚みより十分厚いフ ィルムを採用した。

| 【0018】こうして得られたフィルム積層体を円盤形

5

状に加工した。その際に、第1離形フィルム〜第2離形フィルムまで全てを、一体として円盤状に加工しても良いが、ここでは生産性の点からは、まずは第1の離形フィルム以外だけを円盤状に加工した。すなわち、第1離形フィルム/PCフィルム/粘着フィルム/第2離形フィルムの構成からなるフィルム積層体の第2離形フィルム側から、円盤状の型刃で第1の離形フイルム以外の積層部を打抜いた。円盤状のPCフィルム/粘着シート積層体と離形フィルムを残し、他の部分を除去した。連続した第1離形フィルム上に円盤のPCフィルム/粘着シートを設けることが生産性の向上に重要である。

【0019】既に作成した光ディスク基板とPCフィルムの貼合わせ時には、第2の離形フイルムを剥がした後、光ディスク基板の記録面側に、その中心穴を位置合わせに使用して、粘着フィルム/PCフィルム/第1離形フィルムを重ね合わせ、第1離形フィルム側からローラー等の押圧手段を持って貼り合わせた。最後に第1離形フィルムを剥がして最終的な媒体を作成した。光ディスク基板との貼合わせのために媒体のチルトは0.55度と、記録容量が4.7GBのDVD-ROM媒体と同20等のチルトが得られた。

6

[0021]

【比較例1】上記粘着シートとしてPCフィルムとの屈 折率差が0.15あり、フェーズ値が3%のシートを使 用して同様な構成の媒体を作成した。その媒体を同じく ブルーレーザを用いて評価した結果、ROMピットの最 短マークに対するC/Nのノイズの増加により44dB を示し、ジッターが11%と低下した。

[0022]

【発明の効果】以上の様に本発明の高密度記録媒体では、従来法では得られない高性能な高密度記録が、生産性良く得られた。